Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябцун Владимир Васильевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.08.2023 08:10:37
Уникальный программный ключ:
937d0b737ee35db03895d495a275a8aac5224805

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю
Заместитель директора
Л.В. Затяжных
10.08.2023

График учебного процесса

Специальности 15.02.16 ***«Технология машиностроения»***

на осенний семестр 2023/2024 учебного года

(очная форма)

	ТМ-131
Учебные недели	1 сентября – 18 декабря
Зачетная неделя	19 – 25 декабря
Практика	-
Сессия	26 – 28 декабря
Каникулы	29 декабря – 11 января
Государственная итоговая аттестация	-

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Технологический институт –

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ТИ НИЯУ МИФИ)

Утверждаю
Заместитель директора
Л.В. Заляжных
10.08.2023

График учебного процесса

*Специальности **15.02.16 «Технология машиностроения»***

на весенний семестр 2023/2024 учебного года

(очная форма)

	ТМ-131
Учебные недели	12 января – 10 июня
Зачетная неделя	11 июня – 17 июня
Практика	-
Сессия	18 июня – 28 июня
Каникулы	29 июня – 31 августа
Государственная итоговая аттестация	-